# ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ΓΟCT P 8.644— 2008

## Государственная система обеспечения единства измерений

## МЕРЫ РЕЛЬЕФНЫЕ НАНОМЕТРОВОГО ДИАПАЗОНА С ТРАПЕЦЕИДАЛЬНЫМ ПРОФИЛЕМ ЭЛЕМЕНТОВ

Методика калибровки

Издание официальное



#### Предисловие

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», а правила применения национальных стандартов Российской Федерации — ГОСТ Р 1.0—2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения»

#### Сведения о стандарте

- 1 PA3PAБОТАН Открытым акционерным обществом «Научно-исследовательский центр по изучению свойств поверхности и вакуума», Федеральным государственным учреждением «Российский научный центр «Курчатовский институт» и Государственным образовательным учреждением высшего профессионального образования «Московский физико-технический институт (государственный университет)»
- 2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 441 «Нанотехнологии и наноматериалы»
- 3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 26 августа 2008 г. № 186-ст
  - 4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
  - 5 ПЕРЕИЗДАНИЕ. Февраль 2010 г.

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и поправок — в ежемесячно издаваемых указателях «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом указателе «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет

> © Стандартинформ, 2008 © СТАНДАРТИНФОРМ, 2010

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

## Содержание

| 1  | Область применения   |
|----|--|
| 2  | Нормативные ссылки   |
| 3  | Термины и определения  |
| 4  | Технические требования   |
| 5  | Требования к квалификации калибровщиков                            |
| 6  | Требования по обеспечению безоласности                             |
| 7  | Подготовка к процедуре калибровки                                  |
| 8  | Процедура проведения измерений                                     |
| 9  | Обработка результатов измерений                                    |
| 10 | О Оценка неопределенности измерений параметров                     |
| 11 | 1 Оформление результатов калибровки                                |
| П  | риложение А (справочное) Вычисление показателя преломления воздуха |
| Б  | иблиография ,  |

## НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

#### Государственная система обеспечения единства измерений

## МЕРЫ РЕЛЬЕФНЫЕ НАНОМЕТРОВОГО ДИАПАЗОНА С ТРАПЕЦЕИДАЛЬНЫМ ПРОФИЛЕМ ЭЛЕМЕНТОВ

#### Методика калибровки

State system for ensuring the uniformity of measurements.

Nanometer range relief measures with trapezoidal profile of elements.

Methods for calibration

Дата введения — 2009-06-01

## 1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на рельефные меры нанометрового диапазона с трапецеидальным профилем элементов (далее — рельефные меры), линейные размеры и материал для изготовления которых соответствуют требованиям ГОСТ Р 8.628. Рельефные меры применяют для измерения линейных размеров в диапазоне от 10<sup>-9</sup> до 10<sup>-8</sup> м.

Настоящий стандарт устанавливает методику калибровки рельефных мер.

### 2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ Р 8.628—2007 Государственная система обеспечения единства измерений. Меры рельефные нанометрового диапазона из монокристаллического кремния. Требования к геометрическим формам, линейным размерам и выбору материала для изготовления

ГОСТ Р ИСО 14644-2—2001 Чистые помещения и связанные с ними контролируемые среды. Часть 2. Требования к контролю и мониторингу для подтверждения постоянного соответствия ГОСТ Р ИСО 14644-1\*

ГОСТ Р ИСО 14644-5—2005 Чистые помещения и связанные с ними контролируемые среды. Часть 5. Эксплуатация

ГОСТ 12.1.040—83 Система стандартов безопасности труда. Лазерная безопасность. Общие положения

ГОСТ 12.2.061—81 Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности к рабочим местам

ГОСТ ИСО 14644-1—2002 Чистые помещения и связанные с ними контролируемые среды. Часть 1. Классификация чистоты воздуха

П р и м е ч а н и е — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если осылочный стандартом следует руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом. Если осылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

ГОСТ Р ИСО 14644-1—2000 отменен, с 1 впреля 2004 г. действует ГОСТ ИСО 14644-1—2002.

## 3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины по РМГ 29 [1], а также следующие термины с соответствующими определениями.

- 3.1 рельеф поверхности твердого тела (рельеф поверхности): Поверхность твердого тела, отклонения которой от идеальной плоскости обусловлены естественными причинами или специальной обработкой.
- 3.2 элемент рельефа поверхности (элемент рельефа): Пространственно локализованная часть рельефа поверхности.
- 3.3 элемент рельефа в форме выступа (выступ): Элемент рельефа, расположенный выше прилегающих к нему областей.
- 3.4 геометрическая форма элемента рельефа: Геометрическая фигура, наиболее адекватно аппроксимирующая форму минимального по площади сечения элемента рельефа.

Пример — Трапецеидальный выступ, представляющий собой элемент рельефа поверхности, геометрическая форма минимального по площади сечения которого наиболее адекватно аппроксимируется трапецией.

- 3.5 мера физической величины (мера величины): Средство измерений, предназначенное для воспроизведения и (или) хранения физической величины одного или нескольких заданных размеров, значения которых выражены в установленных единицах и известны с необходимой точностью [1].
- 3.6 рельефная мера: Средство измерений длины, представляющее собой твердый объект, линейные размеры элементов рельефа которого установлены с необходимой точностью.

П р и м е ч а н и е — Рельефная мера может быть изготовлена с помощью средств микро- и нанотехнологии или представляет собой специально обработанный объект естественного происхождения.

- 3.7 рельефная мера нанометрового диапазона: Мера, содержащая элементы рельефа, линейный размер хотя бы одного из которых менее 10<sup>-6</sup> м.
- 3.8 рельефная мера нанометрового диапазона с трапецеидальным профилем элементов (рельефная мера): Рельефная мера нанометрового диапазона, геометрическая форма элементов рельефа которой представляет собой трапецию.
- 3.9 пиксель: Наименьший дискретный элемент изображения, получаемый в результате математической обработки информативного сигнала.
- 3.10 сканирование элемента исследуемого объекта (сканирование): Перемещение зонда микроскопа над выбранным элементом рельефа поверхности исследуемого объекта (или перемещение исследуемого объекта под зондом) с одновременной регистрацией информативного сигнала.
- 3.11 изображение на экране монитора микроскопа (видеоизображение): Изображение на экране монитора микроскопа в виде матрицы из п строк по т пикселей в каждой, яркость которых прямо пропорциональна значению сигнала соответствующей точки матрицы.

П р и м е ч а н и е — Яркость пикселя определяется силой света, излучаемой им в направлении глаза наблюдателя.

- 3.12 видеопрофиль информативного сигнала (видеопрофиль): Графическая зависимость значения информативного сигнала, поступающего с детектора микроскопа, от номера пикселя в данной строке видеоизображения.
- 3.13 масштабный коэффициент видеоизображения микроскопа (масштабный коэффициент): Отношение длины исследуемого элемента на объекте измерений к числу пикселей этого элемента на видеоизображении.

Примечание — Масштабный коэффициент определяют для каждого микроскопа.

- 3.14 Z-сканер сканирующего зондового атомно-силового микроскопа (Z-сканер): Устройство сканирующего зондового атомно-силового микроскопа, позволяющее в процессе сканирования перемещать зонд над поверхностью исследуемого объекта (или перемещать исследуемый объект под зондом) в вертикальном направлении.
- 3.15 неопределенность измерений (неопределенность): Параметр, связанный с результатом измерений и характеризующий рассеяние значений, которые можно приписать измеряемой величине [1].

- 3.16 стандартная неопределенность: Неопределенность результата измерений, выраженная в виде среднеквадратического отклонения.
- 3.17 суммарная стандартная неопределенность: Стандартная неопределенность результата измерений, полученного путем использования значений других величин, равная положительному квадратному корню суммы членов, являющихся дисперсиями или ковариациями этих величин, взвешенными в соответствии с тем, как результат измерений изменяется при изменении этих величин.

## 4 Технические требования

## 4.1 Требования к неопределенностям измерений параметров, определяемых в процессе калибровки

- 4.1.1 Суммарная стандартная неопределенность измерения высоты выступа калибруемого элемента рельефа должна быть не более 2 нм.
- 4.1.2 Суммарная стандартная неопределенность измерения ширины верхнего основания выступа калибруемого элемента рельефа должна быть не более 2 нм.
- 4.1.3 Суммарная стандартная неопределенность измерения ширины нижнего основания выступа калибруемого элемента рельефа должна быть не более 2 нм.
- 4.1.4 Суммарная стандартная неопределенность измерения проекции наклонной стенки на плоскость нижнего основания выступа калибруемого элемента рельефа должна быть не более 1 нм.

#### 4.2 Требования к средствам калибровки и вспомогательному оборудованию

- 4.2.1 Калибровку рельефной меры проводят с помощью:
- сканирующего зондового атомно-силового микроскопа;
- двух лазерных двухлучевых интерферометров с источником излучения гелий-неоновым лазером, длина волны которого стабилизирована по линии насыщенного поглощения в молекулярном йоде и определена с относительной погрешностью не более 3 · 10<sup>-7</sup>. В комплект поставки каждого лазерного интерферометра должны входить два зеркала, предназначенные для формирования опорного и информативного лучей, по фазовому сдвигу ∆Ф между которыми определяют перемещение калибруемого элемента рельефа в процессе его сканирования атомно-силовым микроскопом. Абсолютная погрешность определения фазового сдвига ∆Ф не более 0,002 рад.
- 4.2.2 В качестве вспомогательного оборудования применяют оптический микроскоп с увеличением не менее 400°, а также средства измерений параметров окружающей среды с абсолютными погрешностями не более:
- 4.2.3 Допускается применять другие средства калибровки, точность которых соответствует требованиям настоящего стандарта.

#### 4.3 Требования к условиям проведения калибровки

- 4.3.1 Калибровку рельефной меры проводят в следующих условиях:

Разность значений параметров окружающей среды до и после окончания калибровки не должна превышать указанных в приложении A.

4.3.2 Помещение (зона), в котором размещают средства измерений для калибровки рельефных мер, должно быть в эксплуатируемом состоянии и обеспечивать класс чистоты не более класса 8 ИСО по взвешенным в воздухе частицам размерами 0,5 и 5 мкм и концентрациями, определенными по ГОСТ ИСО 14644-1. Периодичность контроля состояния помещения (зоны) определяют по ГОСТ Р ИСО 14644-2. Эксплуатацию помещения (зоны) осуществляют по ГОСТ Р ИСО 14644-5.

## 5 Требования к квалификации калибровщиков

Калибровку рельефных мер должны проводить штатные сотрудники метрологической службы предприятия, аккредитованной в установленном порядке на проведение калибровочных работ по [2]. Сотрудники должны иметь высшее образование, профессиональную подготовку, опыт работы с атомно-силовыми микроскопами (далее — АСМ) и двухлучевыми лазерными гетеродинными интерферометрами и знать требования настоящего стандарта.

Рабочие места калибровщиков должны быть аттестованы по условиям труда в соответствии с требованиями трудового законодательства.

### 6 Требования по обеспечению безопасности

При калибровке рельефных мер необходимо соблюдать правила электробезопасности по [3], [4], требования лазерной безопасности по ГОСТ 12.1.040 и требования по обеспечению безопасности на рабочих местах по ГОСТ 12.2.061, [5], [6].

## 7 Подготовка к процедуре калибровки

- 7.1 Подготовку к процедуре калибровки рельефной меры начинают с проверки документации и внешнего осмотра, в процессе которого должно быть установлено:
- соответствие комплекта поставки данным, приведенным в паспорте (формуляре) на рельефную меру;
- отсутствие механических повреждений футляра, в котором осуществлялось хранение и транспортирование рельефной меры.
- 7.2 Рельефную меру извлекают из футляра, проводят предварительный визуальный внешний осмотр для выявления возможных повреждений и с помощью специальных зажимов устанавливают меру на рабочий стол АСМ.

При установке рельефной меры необходимо обеспечить:

- параплельность плоскости, образованной геометрической формой элемента рельефа меры, направлению горизонтального перемещения рабочего стола АСМ;
  - плотное прилегание плоскости подложки меры к поверхности рабочего стола АСМ.
- 7.3 С помощью вспомогательного оптического микроскопа осматривают и проверяют качество поверхности рельефной меры. Шаговая структура на поверхности меры должна быть однородной, при этом на примерно 75 % поверхности меры не должно быть повреждений маркерных линий, искажений краев элементов рельефа в виде впадин и выступов, соизмеримых с шириной элементов рельефа.
- 7.4 С помощью вспомогательного оптического микроскопа устанавливают зонд АСМ в положение, соответствующее началу сканирования калибруемого элемента рельефной меры.

Начальное положение определяют следующим образом: зонд ACM устанавливают на плоскость нижнего основания на расстоянии от калибруемого элемента, равном не менее 20 % и не более 50 % ширины нижнего основания выступа калибруемого элемента. Аналогично определяют конечное положение зонда ACM при сканировании.

7.5 На неподвижном элементе в камере образцов АСМ устанавливают зеркало лазерного интерферометра, предназначенное для формирования опорного луча, а на рабочем столе АСМ — другое зеркало, предназначенное для формирования информативного луча. Лазерный интерферометр (далее — горизонтальный лазерный интерферометр) располагают вдоль оси, совпадающей с горизонтальным направлением сканирования (далее — ось абсцисс).

Второй комплект зеркал устанавливают на Z-сканере и на неподвижном элементе камеры образцов АСМ. Эти зеркала предназначены для формирования информативного (на Z-сканере) и опорного (на неподвижном элементе камеры) лучей, что позволяет регистрировать перемещение Z-сканера АСМ в вертикальном направлении сканирования (далее — ось ординат).

Второй лазерный интерферометр (далее — вертикальный лазерный интерферометр) устанавливают в соответствии с расположением зеркал.

Горизонтальный и вертикальный лазерные интерферометры должны обеспечивать регистрацию информативных и опорных лучей в процессе сканирования выступа калибруемого элемента. Для каждого интерферометра в процессе сканирования необходимо также обеспечить взаимную параллельность информативного и опорного лучей при всех положениях стола и Z-сканера АСМ. Допустимый угол расхождения опорного и информативного лучей для каждого интерферометра не должен превышать 1'.

Такое взаимное расположение двух лазерных интерферометров в комплекте с зеркалами позволяет в процессе сканирования выступа калибруемого элемента рельефной меры проводить регистрацию видеопрофиля элемента и одновременную регистрацию перемещения рельефной меры и Z-сканера с помощью двух лазерных интерферометров.

7.6 В соответствии с инструкцией по эксплуатации АСМ проводят пробное сканирование калибруемого элемента рельефа меры.

При этом предварительно:

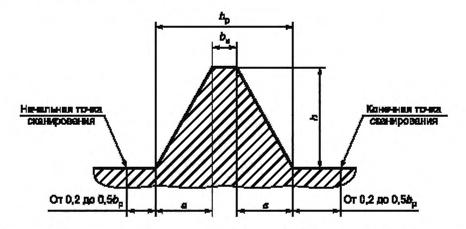
- выполняют юстировку зеркал в соответствии с инструкциями по эксплуатации лазерных интерферометров;
- путем изменения угла наклона исследуемого объекта обеспечивают взаимную параллельность направления прохождения информативного луча вертикального лазерного интерферометра и направления вертикального перемещения Z-сканера ACM при сканировании элемента рельефа;
- в соответствии с инструкциями по эксплуатации АСМ и лазерных интерферометров определяют частоту и скорость сканирования калибруемого элемента, при которой в электронно-фазометрических системах интерферометров можно четко регистрировать количество целых и дробных полос интерференции, соответствующих значениям фазовых сдвигов между опорными и информативными лучами горизонтального и вертикального интерферометров;
- устанавливают показания электронно-фазометрических систем всех лазерных интерферометров в «нулевое» положение, определяемое нестабильностью младшего разряда используемых аналого-цифровых преобразователей в указанных электронно-фазометрических системах.

### 8 Процедура проведения измерений

- 8.1 Проводят измерения параметров окружающей среды и показателей качества питающей электрической сети и проверяют выполнение требований, указанных в 4.3.1.
- 8.2 В соответствии с инструкциями по эксплуатации АСМ и лазерных интерферометров проводят сканирование выступа калибруемого элемента рельефной меры. Одновременно с помощью лазерных интерферометров проводят измерения горизонтального перемещения подвижной части рабочего стола АСМ и вертикального перемещения Z-сканера АСМ.

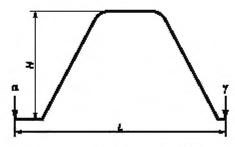
Сечение выступа трапецеидальной формы и места начального и конечного положений зонда АСМ приведены на рисунке 1.

Видеопрофиль, соответствующий этому выступу, представлен на рисунке 2.



 $b_{
m p}=$  ширина нижнего основания выступа,  $b_{
m H}=$  ширина верхнего основания выступа; h= высота выступа, a= значение проекции наклонной стенки на плоскость нижнего основания выступа

Рисунок 1 — Сечение калибруемого элемента рельефной меры



точка на видеопрофиле, соответствующая начальному положению зонда АСМ при сканировании: у — точка на видеопрофиле, соответствующая конечному положению зонда при сканировании; Н — высота выступа, измеренная по видеопрофилю;
 разность абодисс конечной и начальной точек горизонтального сканирования, соответствующая значению горизонтального перемещения подвижной части рабочего стола АСМ, вычисленная по видеопрофилю

Рисунок 2 — Видеопрофиль сечения калибруемого элемента рельефной меры, приведенного на рисунке 1 (направление — слева направо)

- 8.3 По показаниям электронно-фазометрической системы горизонтального лазерного интерферометра определяют значение горизонтального фазового сдвига  $\Delta\Phi_{\rm r}$  в радианах между информативным и опорным лучами этого интерферометра.
- 8.4 По показаниям электронно-фазометрической системы вертикального лазерного интерферометра определяют значение вертикального фазового сдвига  $\Delta\Phi_{\rm s}$  в радианах между информативным и опорным лучами этого интерферометра.
- 8.5 Проводят измерения параметров окружающей среды и показателей качества питающей электрической сети и проверяют выполнение требований, указанных в 4.3.1.
- 8.6 Результаты измерений параметров рельефной меры по 8.2—8.4, а также указанных на рисунке 2 оформляют в виде протокола. Также в протоколе приводят значения условий проведения калибровки до начала и после окончания измерений по 8.1 и 8.5.

Форма протокола — произвольная. Протокол с результатами калибровки должен храниться как минимум до следующей калибровки рельефной меры.

#### 9 Обработка результатов измерений

### 9.1 Вычисление горизонтального перемещения подвижной части рабочего стола АСМ при сканировании калибруемого элемента

Горизонтальное перемещение подвижной части рабочего стола  $\Delta L$ , нм, от начального до конечного положения при сканировании выступа элемента рельефа вычисляют по формуле

$$\Delta L = \frac{\lambda_1}{4\pi n} \Delta \Phi_r,$$

где  $\lambda_1$  — длина волны излучения гелий-неонового лазера в вакууме, приведенная в паспорте (формуляре) на горизонтальный лазерный интерферометр, нм;

 п — показатель преломления воздуха при фактических значениях температуры окружающей среды, влажности воздуха и атмосферного давления, вычисленный по приложению А.

#### 9.2 Вычисление масштабного коэффициента видеоизображения для оси абсцисс

Масштабный коэффициент видеоизображения m, нм/пиксель, для оси абсцисс вычисляют по формуле

$$m = \frac{\Delta L}{l}$$

- где ΔL перемещение подвижной части рабочего стола ACM при горизонтальном сканировании, вычисленное по 9.1, нм:
  - разность абсцисс конечной и начальной точек горизонтального сканирования, соответствующая горизонтальному перемещению подвижной части рабочего стола АСМ, вычисленная по видеопрофилю (см. рисунок 2), пиксель.

#### 9.3 Вычисление вертикального перемещения Z-сканера АСМ при сканировании калибруемого элемента

Вертикальное перемещение Z-сканера ACM  $\Delta H$ , нм, при сканировании выступа элемента рельефа вычисляют по формуле

$$\Delta H = \frac{\lambda_2}{4\pi n} \Delta \Phi_{\text{ts}}$$

где λ<sub>2</sub> — длина волны излучения гелий-неонового лазера в вакууме, приведенная в паспорте (формуляре) на вертикальный лазерный интерферометр, нм;

 п — показатель преломления воздуха при фактических значениях температуры окружающей среды, влажности воздуха и атмосферного давления, вычисленный по приложению А.

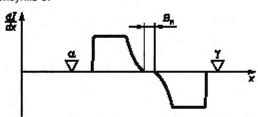
#### 9.4 Вычисление высоты выступа калибруемого элемента рельефа

Значение высоты выступа h в нанометрах равно значению вертикального перемещения Z-сканера  $\Delta H$ , вычисленному по 9.3.

#### 9.5 Вычисление вспомогательной величины для определения ширины верхнего основания выступа калибруемого элемента рельефа

При определении ширины верхнего основания трапецеидального выступа b<sub>и</sub> используют вспомогательную величину, для вычисления которой:

- вычисляют производную по горизонтальной координате. Для видеопрофиля, изображенного на рисунке 2, результат такого вычисления указан на рисунке 3;
- проводят анализ результатов вычисления производной видеопрофиля по координате и вычисляют вспомогательную величину В<sub>и</sub> в пикселях, которая равна разности соответствующих абсцисс точек, как изображено на рисунке 3.



x — ось абсцисс по 7.5;  $\alpha$ ,  $\gamma$  — начальная и конечная точки положения зонда АСМ при сканировании калибруемого элемента, расположенные в соответствии с требованиями 7.4;  $\frac{dI}{dx}$  — ось ординат значений производной величины видеосигнала по координате x.

Рисунок 3 — Графическое изображение первой производной видеопрофиля по координате в направлении горизонтального перемещения подвижной части стола ACM

#### 9.6 Вычисление ширины верхнего основания трапецеидального выступа

Ширину верхнего основания выступа b<sub>и</sub>, нм, вычисляют по формуле

$$b_{u} = mB_{u}$$

где т — масштабный коэффициент видеоизображения для оси абсцисс, вычисленный по 9.2, нм/пиксель;

В<sub>и</sub> — вспомогательная величина, вычисленная по 9.5, пиксель.

#### 9.7 Вычисление ширины нижнего основания трапецеидального выступа

Ширину нижнего основания трапецеидального выступа  $b_{\rm o}$ , нм, вычисляют по формуле

$$b_0 = b_u + 1.4142h$$

где b<sub>и</sub> — ширина верхнего основания калибруемого выступа, вычисленная по 9.6, нм;

h — высота калибруемого выступа, вычисленная по 9.4, нм.

#### 9.8 Вычисление проекции наклонной стенки на плоскость нижнего основания выступа

Проекцию наклонной стенки на плоскость нижнего основания выступа а, нм, вычисляют по формуле

$$a = 0.7071h$$

где h — высота выступа, вычисленная по 9.4, нм.

#### 10 Оценка неопределенности измерений параметров

10.1 При оценке суммарной стандартной неопределенности  $u_c(\Delta L)$  горизонтального перемещения подвижной части рабочего стола  $\Delta L$  пренебрегают неопределенностью в значении показателя преломления воздуха n, вычисленного по приложению A, и неопределенностью в значении длины волны излучения гелий-неонового лазера в вакууме горизонтального лазерного интерферометра  $\lambda_1$ . Значение  $u_c(\Delta L)$  вычисляют по формуле

$$u_c(\Delta L) = \frac{\lambda_c}{4\pi c} u_c(\Delta \Phi_n),$$

- где λ<sub>1</sub> длина волны излучения гелий-неонового лазера в вакууме, приведенная в паспорте (формуляре) на горизонтальный лазерный интерферометр, нм;
- $u_{\rm c}(\Delta\Phi_{\rm B})$  суммарная стандартная неопределенность измерения фазового сдвига, приведенная в паспорте (формуляре) на горизонтальный лазерный интерферометр, рад;
  - п показатель преломления воздуха при фактических значениях температуры окружающей среды, влажности воздуха и атмосферного давления, вычисленный по приложению А.

П р и м е ч а н и е — Если в паспорте (формуляре) на горизонтальный лазерный интерферометр приведена абсолютная погрешность измерения фазового сдвига, то вычисление  $u_c(\Delta\Phi_t)$  осуществляют по [7].

10.2 При оценке суммарной стандартной неопределенности  $u_c(\Delta H)$  вертикального перемещения Z-сканера ACM  $\Delta H$  пренебрегают неопределенностью значения показателя преломления воздуха n, вычисленного по приложению A, и неопределенностью значения длины волны излучения гелий-неонового лазера в вакууме вертикального лазерного интерферометра  $\lambda_2$ . Значение  $u_c(\Delta H)$ , нм, вычисляют по формуле

$$U_c(\Delta H) = \frac{\lambda_2}{4\pi n} U_c(\Delta \Phi_B),$$

- где λ<sub>2</sub> длина волны излучения гелий-неонового лазера в вакууме, приведенная в паспорте (формуляре) на вертикальный лазерный интерферометр, нм;
- $u_{\rm c}(\Delta\Phi_{\rm e})$  суммарная стандартная неопределенность измерения фазового сдвига, приведенная в паспорте (формуляре) на вертикальный лазерный интерферометр, рад;
  - п показатель преломления воздуха при фактических значениях температуры окружающей среды, влажности воздуха и атмосферного давления, вычисленный по приложению А.

П р и м е ч в н и е — Если в паспорте (формуляре) на вертикальный лазерный интерферометр приведена абсолютная погрешность измерения фазового сдвига, то вычисление  $\nu_c(\Delta\Phi_{\rm B})$  осуществляют по [7].

10.3 Суммарную стандартную неопределенность  $u_c(m)$ , нм/пиксель, измерения масштабного коэффициента видеоизображения для оси абсцисс m вычисляют по формуле

$$u_{\rm c}(m) = m \sqrt{\left(\frac{u_{\rm c}(\Delta L)}{\Delta L}\right)^2 + \left(\frac{u(L)}{L}\right)^2} \; , \label{eq:uc}$$

- где т масштабный коэффициент видеоизображения для оси абсцисс, вычисленный по 9.2, нм/пиксель;
- $u_{\rm c}(\Delta L)$  суммарная стандартная неопределенность измерения горизонтального перемещения подвижной части рабочего стола, вычисленная по 10.1, нм;
  - ΔL горизонтальное перемещение подвижной части рабочего стола, вычисленное по 9.1, нм;
  - u(L) стандартная неопределенность разности абсцисс конечной и начальной точек горизонтального сканирования, соответствующая горизонтальному перемещению подвижной части рабочего стола АСМ, пиксель;
    - разность абсцисс конечной и начальной точек горизонтального сканирования, соответствующая горизонтальному перемещению подвижной части рабочего стола АСМ, пиксель.

 $\Pi$  р и м е ч а н и е —  $\Pi$ ри равномерном квантовании видеосигнала значение u(L) принимают равным 0,5 пиксель.

- 10.4 Значение суммарной стандартной неопределенности  $u_c(h)$  в нанометрах при измерении высоты выступа h равно значению суммарной стандартной неопределенности  $u_c(\Delta H)$  вертикального перемещения Z-сканера АСМ  $\Delta H$ , вычисленного по 10.2.
- 10.5 Суммарную стандартную неопределенность  $u_c(b_\mu)$ , нм, измерения ширины верхнего основания трапецеидального выступа  $b_\mu$  вычисляют по формуле

$$U_{\rm c}(b_{\rm w}) = b_{\rm w} \sqrt{\left(\frac{u_{\rm c}(m)}{m}\right)^2 + \left(\frac{u(B_{\rm w})}{B_{\rm w}}\right)^2}.$$

- где  $b_{\rm u}$  ширина верхнего основания трапецеидального выступа, вычисленная по 9.6, нм;
- $u_{\rm c}(m)$  суммарная стандартная неопределенность измерения масштабного коэффициента видеоизображения для оси абсцисс, нм/пиксель;
  - масштабный коэффициент видеоизображения для оси абсцисс, вычисленный по 9.2, нм/пиксель:
- u(B<sub>n</sub>) стандартная неопределенность измерения вспомогательной величины для определения ширины верхнего основания выступа B<sub>n</sub>, вычисленной по 9.5, пиксель;
  - В вспомогательная величина для определения ширины верхнего основания выступа, вычисленная по 9.5, пиксель.

П р и м е ч а н и е — При равномерном квантовании видеосигнала значение  $u(\mathcal{B}_{_{\mathrm{M}}})$  принимают равным 0,5 пиксель.

10.6 Суммарную стандартную неопределенность  $u_c(b_p)$ , нм, измерения ширины нижнего основания трапецеидального выступа  $b_p$  вычисляют по формуле

$$u_{c}(b_{p}) = \sqrt{u_{c}^{2}(b_{H}) + 2u_{c}^{2}(h)},$$

- где  $u_{\rm c}(b_{\rm H})$  суммарная стандартная неопределенность измерения ширины верхнего основания выступа, вычисленная по 10.5, нм;
  - u<sub>c</sub>(h) суммарная стандартная неопределенность измерения высоты выступа, вычисленная по 10.4, нм.
- 10.7 Суммарную стандартную неопределенность  $u_c(a)$ , нм. измерения проекции наклонной стенки на плоскость нижнего основания выступа вычисляют по формуле

$$u_c(a) = 0.7071u_c(h)$$

где u<sub>c</sub>(h) — суммарная стандартная неопределенность измерения высоты выступа, вычисленная по 10.4. нм.

## 11 Оформление результатов калибровки

- 11.1 Результаты калибровки оформляют в виде сертификата установленной формы [8] с соответствующей записью в паспорте (формуляре) рельефной меры.
- 11.2 В сертификате калибровки и в паспорте (формуляре) рельефной меры должны быть приведены значения высоты выступа, ширины верхнего и нижнего его оснований, а также значение проекции наклонной стенки на плоскость нижнего основания выступа калибруемого элемента. Для перечисленных метрологических характеристик рельефной меры необходимо также указать значения неопределенностей, вычисленных по разделу 10 настоящего стандарта.

## Приложение А (справочное)

#### Вычисление показателя преломления воздуха

#### А.1 Исходные данные

При вычислении показателя преломления воздуха *п* исходными данными являются следующие параметры окружающей среды:

- температура t, °C;
- атмосферное давление р. Па;
- относительная влажность р, %.

Параметры окружающей среды измеряют до начала и после окончания измерений, при этом разность показаний должна быть не более:

#### А.2 Константы для вычисления показателя преломления воздуха

При вычислениях используют константы, приведенные в таблице А.1.

Таблица А.1 — Константы для вычисления показателя преломления воздуха

| Обозначение константы | Значение | Обозначение константы | Значение |
|-----------------------|----------|-----------------------|----------|
| А                     | 8342,54  | E                     | 0,601    |
| В                     | 2406147  | F                     | 0,00972  |
| С                     | 15998    | G                     | 0,003661 |
| D                     | 96095,43 | _                     | -        |

#### А.3 Вычисление вспомогательной величины S

Вспомогательную величину S вычисляют по формуле

$$S = \frac{4 \cdot 10^5}{(\lambda_1 + \lambda_2)^2}$$

где  $\lambda_1, \lambda_2$  — значения длин волн излучения в вакууме гелий-неоновых лазеров по 9.1 и 9.3, нм, соответственно.

#### А.4 Вычисление вспомогательной величины п.

Вспомогательную величину п, вычисляют по формуле

$$n_s = 1 + 10^{-8} \left( A + \frac{B}{130 - S} + \frac{C}{38.9 - S} \right),$$

где А, В, С - константы по А.2;

S — вспомогательная величина, вычисленная по А.3.

#### А.5 Вычисление вспомогательной величины Х

Вспомогательную величину Х вычисляют по формуле

$$X = \frac{1 + 10^{-8} (E - Ft)\rho}{1 + Gt},$$

где E, F, G - константы по A.2;

t — температура окружающей среды, °C;

р — атмосферное давление, Па.

#### А.6 Вычисление вспомогательной величины п.

Вспомогательную величину п<sub>1</sub> вычисляют по формуле

$$n_{\uparrow} = 1 + \frac{p(n_s - 1)X}{D},$$

где p — атмосферное давление, Па;

 $n_S^- =$  вспомогательная величина, вычисленная по А.4;  $X^- =$  вспомогательная величина, вычисленная по А.5;

D — константа по А.2.

#### А.7 Вычисление парциального давления паров воды

Парциальное давление паров воды р, Па, вычисляют по формуле

$$\rho_w = \frac{p}{100} \rho_{sw}(t),$$

где р - относительная влажность воздуха, %,

 $ho_{
m sw}(t)$  — давление насыщенного водяного пара при температуре окружающей среды t, вычисленное по A.8 - A.14. Па.

#### А.8 Константы для вычисления давления насыщенного водяного пара

Для вычисления давления насыщенного водяного пара при температуре окружающей среды f в градусах Цельсия используют константы, приведенные в таблице А.2.

Т а б л и ц а A.2 — Константы для вычисления давления насыщенного водяного пара

| Обозначение константы | Значение        | Обозначение константы | Зиачение        |
|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
| K-                    | 1167,05214528   | Ka                    | 14,9151086135   |
| K <sub>2</sub>        | - 724213,167032 | K <sub>2</sub>        | - 4823,26573616 |
| K <sub>3</sub>        | - 17,0738469401 | K <sub>8</sub>        | 405113,405421   |
| K <sub>4</sub>        | 12020,8247025   | K <sub>s</sub>        | - 23,8555575678 |
| K <sub>5</sub>        | - 3232555,03223 | K <sub>10</sub>       | 650,175348448   |

#### А.9 Вычисление вспомогательной величины Ω

Вспомогательную величину Ω вычисляют по формуле

$$\Omega = t + 273,15 + \frac{K_9}{t + 273,15 - K_{10}}$$

где t — температура окружающей среды, °C;

 $K_9, K_{10}$  — константы по А.8.

#### А.10 Вычисление вспомогательной величины М

Вспомогательную величину М вычисляют по формуле

$$M = \Omega^2 + K_4\Omega + K_2.$$

где  $\Omega$  — вспомогательная величина, вычисленная по A.9,

К<sub>1</sub>, К<sub>2</sub> — константы по А.8.

#### А.11 Вычисление вспомогательной величины N

Вспомогательную величину N вычисляют по формуле

$$N=K_3\Omega^2+K_4\Omega+K_5,$$

где K<sub>3</sub>, K<sub>4</sub>, K<sub>5</sub> — константы по A.8;

Ω — вспомогательная величина, вычисленная по А.9.

#### А.12 Вычисление вспомогательной величины R

Вспомогательную величину Я вычисляют по формуле

$$R = K_{\rho}\Omega^2 + K_{\rho}\Omega + K_{\rho}.$$

где  $K_6, K_7, K_8$  — константы по А.8,  $\Omega$  — вспомогательная величина, вычисленная по А.9.

#### **FOCT P 8.644-2008**

#### А.13 Вычисление вспомогательной величины W

Вспомогательную величину W вычисляют по формуле

$$W = -N + \sqrt{N^2 - 4MR}.$$

где N — вспомогательная величина, вычисленная по A.11,

М — вспомогательная величина, вычисленная по А.10;

R — вспомогательная величина, вычисленная по А.12.

#### А.14 Вычисление давления насыщенного водяного пара

Давление насыщенного водяного пара  $\rho_{sw}(t)$ , Па, вычисляют по формуле

$$\rho_{\rm sw}(t) = 10^6 \left(\frac{2R}{W}\right)^4.$$

где R — вспомогательная величина, вычисленная по A.12;

W — вспомогательная величина, вычисленная по А.13.

#### А.15 Вычисление показателя преломления воздуха

Показатель преломления воздуха п вычисляют по формуле

$$n=n_1-10^{-10}\,\frac{292,75\,(3,7345-0.0401S)p_w}{t+273,15}.$$

где n<sub>\*</sub> — вспомогательная величина, вычисленная по A.6;

\$ — вспомогательная величина, вычисленная по А.3;

 $ho_{
m w}$  — парциальное давление паров воды, вычисленное по А.7, Па; t — температура окружающей среды, °C.

## Библиография

| [1] | PMT 29—99   | Государственная система обеспечения единства измерений. Метрология. Основные термины и определения   |  |  |  |
|-----|---|--|--|--|--|
| [2] | ΠP 50.2.018—95  | Государственная система обеспечения единства измерений. Порядок аккредита-<br>ции метрологических служб юридических лиц на право проведения калибровоч-<br>ных работ |  |  |  |
| [3] | Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (утверждены приказом Минэнерго России от 13.01.2003 г. № 6, зарегистрированы Минюстом России 22.01.2003 г., рег. № 4145) |  |  |  |  |
| [4] | ПОТ РМ-016—2001<br>РД 153.34.0-03.150—00  | Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок   |  |  |  |
| [5] | СанПиН 2.2.4.1191-03  | Электромагнитные поля в производственных условиях  |  |  |  |
| [6] | СанПиН 2.2.2/2,4.134003   | <ul> <li>-03 Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы</li> </ul>   |  |  |  |
| [7] | PMF 43-2001   | Государственная система обеспечения единства измерений. Применение «Руко-<br>водства по выражению неопределенности измерений»  |  |  |  |
| [8] | ΠP 50.2.016—94  | Государственная система обеспечения единства измерений. Требования к<br>выполнению калибровочных работ   |  |  |  |

УДК 531.711.7.089:006.354

OKC 17.040.01

T88.1

Ключевые слова: рельефные меры нанометрового диапазона с трапецеидальным профилем элементов, сканирующий зондовый атомно-силовой микроскоп, лазерный интерферометр, методика калибровки

Редактор Н.В. Таланова Технический редактор Н.С. Гришанова Корректор М.С. Кабашова Компьютерная верстка П.А. Круговой

Подписано в печать 26.03.2010. Формат 60 × 84  $\frac{7}{8}$ . Бумага офсетная. Гарнитура Ариал. Печать офсетная. Усл. печ. л. 2,32. Уч.-изд. л. 1,50. Тираж 53 экз. Зак. 232.

ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ», 123995 Москва, Гранатный пер., 4.
www.gostinfo.ru info@gostinfo.ru
Набрано во ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ» на ПЭВМ.
Отпечатано в филиале ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ» — тип. «Московский печатник», 105062 Москва, Лялин пер., 6.